

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ»**

ISSN 2225-5818

Регистрационный номер КВ 21788-11688ПР

Выходит один раз в 2 месяца

Зарегистрирован в ВАК Украины по разделам «Физико-математические науки», «Технические науки»

Реферируется в УРЖ «Джерело» (г. Киев)

Включен в международную справочную систему по периодическим и продолжающимся изданиям  
"Ulrich's Periodicals Directory" (США).

в международную систему библиографических ссылок CrossRef,  
в научометрическую базу РИНЦ научной электронной библиотеки России,  
в базу данных DOAJ, в Google Scholar

Номер выпущен при поддержке  
НПП «Сатурн», (г. Киев),  
ЧАО «Украналит» (г. Киев),  
НПП «Карат» (г. Львов),  
ЦКБ «Ритм» (г. Черновцы)

## ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

В России Отделения связи. Каталог «Газеты и журналы». Индекс 71141.

В Белоруссии Отделения связи. Каталог «Издания стран СНГ». Индекс 23785.

В редакции «ТКЭА» можно подписаться с любого номера.

**Адрес редакции:** Украина, 65044, г. Одесса, а/я 17.  
E-mail: tkea@optima.com.ua, web-сайт: www.tkea.com.ua,  
тел. +38 (048)728-18-50, 728-49-46.

**Редакция:** Е. А. Тихонова, А. А. Ефименко,  
А. А. Алексеева, М. Г. Глава, Н. М. Колганова.

Техническая редакция, дизайн: Е. И. Корецкая.

**ТЕХНОЛОГИЯ  
И  
КОНСТРУИРОВАНИЕ  
В  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
АППАРАТУРЕ**

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ**

**2017 № 3**

**Год издания 41-й**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР**

*К.т.н. В. М. Чмиль*

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ**

*Чл.-корр. НАНУ,*

*д.ф.-м.н. А. Е. Беляев* (г. Киев)

*Д.т.н. Н. М. Вакив* (г. Львов)

*Д.т.н. В. Н. Годованюк* (г. Черновцы)

*К.т.н. А. А. Дашковский* (г. Киев)

*Д.т.н. Г. А. Оборский* (г. Одесса)

*Е. А. Тихонова* (г. Одесса)

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

*Д.т.н. С. Г. Антошук* (г. Одесса)

*Д.т.н. А. А. Ащеулов* (г. Черновцы)

*Д.т.н. В. В. Баранов* (г. Минск)

*Д.т.н. А. П. Бондарев* (г. Львов)

*К.т.н. Э. Н. Глушеченко* (г. Киев),  
зам. главного редактора

*Д.ф.-м.н. В. В. Должиков* (г. Харьков)

*Д.т.н. А. А. Дружинин* (г. Львов),

*К.т.н. И. Н. Еримичай* (г. Одесса)

*Д.т.н. А. А. Ефименко* (г. Одесса),  
зам. главного редактора

*Д.ф.-м.н. Д. В. Коробутяк* (г. Киев)

*Д.т.н. С. И. Круковский* (г. Львов)

*Д.т.н. С. Ю. Лузин* (г. С.-Петербург)

*Чл.-корр. НАНУ,*

*д.ф.-м.н. В. С. Лысенко* (г. Киев)

*К.т.н. И. Л. Михеева* (г. Киев)

*Д.т.н. И. Ш. Невлюдов* (г. Харьков)

*Д.т.н. Ю. Е. Николаенко* (г. Киев)

*Д.ф.-м.н. С. В. Плаксин* (г. Днепр)

*К.ф.-м.н. А. В. Рыбка* (г. Харьков)

*К.т.н. В. В. Рюхтин* (г. Черновцы)

*К.т.н. П. С. Сафонов* (г. Одесса),  
отв. секретарь редколлегии

*Д.т.н. В. С. Ситников* (г. Одесса)

*Д. т. н. Я. Стеванович* (г. Белград)

*Д. т. н. З. Стевич* (г. Белград)

*Д.х.н. В. Н. Томашик* (г. Киев)

*К.т.н. В. Е. Трофимов* (г. Одесса)

**УЧРЕДИТЕЛИ**

Институт физики полупроводников  
им. В. Е. Лашкарёва

Научно-производственное  
предприятие «Сатурн»

Одесский национальный  
политехнический университет

Издательство «Политехпериодика»

Одобрено к печати

Ученым советом ОНПУ  
(Протокол № 12 от 27.06.2017 г.)

Отв. за выпуск: Е. А. Тихонова

**СОДЕРЖАНИЕ**

**Электронные средства: исследования, разработки**

Адаптивная электротепловая защита полупроводниковых преобразователей электроэнергии. Г. А. Баранюк, В. А. Тодоренко, А. Ф. Бондаренко (на украинском) 3

**СВЧ-техника**

Проектирование микрополосковых СВЧ-фазовращателей для антенных решеток. Э. Н. Глушеченко 12

**Системы передачи и обработка сигналов**

Имитатор сигналов для индикатора кругового обзора «Пикет». И. В. Цевух, А. Н. Шейк-Сейкин, А. В. Садченко, О. А. Кушниренко, Ю. А. Савчук 19

**Сенсоэлектроника**

Чувствительный элемент двухфункционального сенсора магнитного поля и деформации на основе микрокристаллов Si<B, Ni>. А. А. Дружинин, Ю. Н. Ховерко, А. П. Кутраков, Р. Н. Корецкий, С. Ю. Яцухненко (на украинском) 24

**Функциональная микро- и наноэлектроника**

Влияние разброса значений электрических параметров RGB-светодиодов на однородность свечения светодиодных экранов при минимальной градации яркости. В. П. Велешук, А. И. Власенко, З. К. Власенко, В. В. Шинкаренко, Я. Я. Кудрик, П. О. Сай, В. В. Борщ 30

**Обеспечение тепловых режимов**

Теплоаккумулирующая панель для поддержания микроклимата в помещении с радиоэлектронным оборудованием. В. Е. Трофимов 36

**Материалы электроники**

Влияние электронного облучения на оптические свойства пленок нанокристаллического SiC на подложках из монокристалла Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. А. В. Семенов, А. В. Лопин, В. Н. Борискин 40

**Метрология. Стандартизация**

Применение энтропийного коэффициента для оптимизации числа интервалов при интервальных оценках. А. Н. Тынынка 49

**Список рецензентов номера**

**Рекомендации авторам** 55

**Новые книги** 18, 39

**ЗМІСТ****CONTENTS****Електронні засоби: дослідження, розробки**

Адаптивний електротепловий захист напівпровідникових перетворювачів електроенергії. *P. A. Баранюк, В. А. Тодоренко, О. Ф. Бондаренко* (3)

**НВЧ-техніка**

Проектування мікросмужкових НВЧ-фазообертачів для антенних граток. *E. М. Глушенко* (12)

**Системи передавання та обробки сигналів**

Імітатор сигналів для індикатора кругового огляду «Пікет». *I. В. Цевух, А. М. Шейк-Сейкін, А. В. Садченко, О. А. Кушніренко, Ю. О. Савчук* (19)

**Сенсоелектроніка**

Чутливий елемент двофункційного сенсора магнітного поля та деформації на основі мікрокристалів Si<B, Ni>. *A. О. Дружинін, Ю. М. Ховерко, О. П. Кутраков, Р. М. Корецький, С. Ю. Яцухненко* (24)

**Функціональна мікро- та наноелектроніка**

Вплив розкиду значень електрических параметрів RGB-світлодіодів на однорідність свічення світлодіодних екранів при мінімальній градації яскравості. *V. П. Велещук, О. І. Власенко, З. К. Власенко, В. В. Шинкаренко, Я. Я. Кудрик, П. О. Сай, В. В. Борщ* (30)

**Забезпечення теплових режимів**

Теплоакумулююча панель для підтримки мікроклімату в приміщенні з радіоелектронним обладнанням. *V. Є. Трофімов* (36)

**Матеріали електроніки**

Вплив електронного опромінення на оптичні властивості плівок нанокристалічного SiC на підкладках з монокристала Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. *О. В. Семенов, О. В. Лопін, В. Н. Борискін* (40)

**Метрологія. Стандартизація**

Застосування ентропійного коефіцієнта для оптимізації числа інтервалів при інтервальних оцінках. *О. М. Тинініка* (49)

**Electronic devices: research, development**

Adaptive electrothermal protection means for semiconductor converters. *R. A. Baranjuk, V. A. Todorenko, O. F. Bondarenko* (3)

**Microwave engineering**

Design of microstrip microwave phase shifters for antenna arrays. *E. N. Glushechenko* (12)

**Signals transfer and processing systems**

Imitator of signals for plan-position indicator «Picket». *I. V. Tsevuch, A. N. Sheik-Seikin A. V. Sadchenko, O. A. Kushnirenko, Yu. A. Savchuk* (19)

**Sensors**

Two-functional sensor of magnetic field and deformation based on Si<B, Ni> microcrystals. *A. A. Druzhinin, Yu. M. Khoverko, A. P. Kutrakov, R. M. Koretskii, S. Yu. Yatsukhnenko* (24)

**Functional micro- and nanoelectronics**

Influence of variation of electrical parameters values of RGB LEDs on the radiation uniformity of LED displays at minimal luminosity grade. *V. P. Veleschuk, O. I. Vlasenko, Z. K. Vlasenko, V. V. Shynkarenko, Ya. Ya. Kudryk, P. O. Sai, V. V. Borshch* (30)

**Thermal management**

Thermal-accumulating panel for microclimate support in a room with radioelectronic equipment. *V. Ye. Trofimov* (36)

**Materials of electronics**

Effect of electron irradiation on the optical properties of nanocrystalline SiC films on single crystal Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> substrates. *A. V. Semenov, A. V. Lopin, V. N. Boriskin* (40)

**Metrology. Standardization**

Application of the entropic coefficient for optimization of intervals number during interval assessment. *A. N. Tyynyka* (49)